Translation of Abstract of Japanese Unexamined Publication

No. 273925/1994

1. Applicant: Nippon Synthetic Chemical Industry Co.,Ltd.

2. Appln. Number: 88038/1993

3. Date of Application: March 22, 1993

4. Title of the Invention:

PHOTORESIST FILM

5. SUMMARY

[Problem]

To provide a photo resist layer which is always excellent in a dispersion stability of a fluorescent substance without an uneven dispersion of a fluorescent substance. And a cured resist layer of at least 20μ thickness is formed to provide a photo resist film which is excellent in an accuracy of a pattern formation.

[Means for solution]

A photo resist film wherein a photosensitive resin composition containing a fluorescent substance is laminated on a base film.

icial Gazette of Unexamined Patent Publication No. 273925/1994

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-273925

(43)公開日 平成6年(1994)9月30日

大阪府箕面市新稲7-5-10

(72)発明者 出 水 司

(51)Int.Cl. ⁵ G 0 3 F 7/004	-	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
B 3 2 B 7/02	5 1 2 1 0 3	9267-4F				
C 0 8 F 20/20	MMV	7242-4 J				
C 0 9 K 11/08	J	9159-4H				
		審査請求	未請求 請求項	項の数3 FD	(全 7 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平5-88038		(71)出願人		丁娄姓⊋ ◆牡	
(22)出願日	平成5年(1993)3	月22日	日本合成化学工業株式会社 大阪府大阪市北区野崎町9番6号			

(54)【発明の名称】 フォトレジストフィルム

(57)【要約】

【目的】 蛍光体の分散不良を起こさず常時蛍光体の分 散安定性に優れたフォトレジスト層を供給すると共に 2 0 μ以上の硬化レジスト層を形成し、パターン形成精度 にも優れたフォトレジストフィルムを提供すること。 【構成】 蛍光体を含有せしめた感光性樹脂組成物をベ ースフィルムに稂層したフォトレジストフィルム。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 蛍光体を含有せしめた感光性樹脂組成物 をベースフィルムに積層してなることを特徴とするフォ トレジストフィルム。

【請求項2】 蛍光体の含有量が感光性樹脂組成物中の ベースポリマーとエチレン性不飽和化合物の総量100 重量部に対して 1~50重量部であることを特徴とする 請求項1記載のフォトレジストフィルム。

【請求項3】 蛍光表示体製造時における蛍光体のパタ ーン形成材料に用いることを特徴とする請求項1ないし 10 リレートを主成分とし、必要に応じてエチレン性不飽和 2いずれか記載のフォトレジストフィルム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、蛍光体を含有した感光 性樹脂組成物を用いたフォトレジストフィルムに関し、 更に詳しくは、プラズマディスプレイ等の蛍光表示体の 製造時に有用なフォトレジストフィルムに関する。

[0002]

【従来の技術】最近、各種平板ディスプレイの開発が盛 んに行われており、中でもプラズマディスプレイパネル 20 (PDP) が注目を浴びており、今後ラップトップ型パ ソコンの表示画面から、各種電光掲示板、更には、いわ ゆる「壁掛けテレビ」へとその用途は拡大しつつある。 そして、このPDPの表示パネルのセル内には、表示の ための蛍光体が塗布されており、加電圧によりセル内の 封入ガスで発生した紫外線で該蛍光体が発色するのであ る。この蛍光体の塗布方法としては、各色蛍光体を分散 させたフォトレジストのスラリー液をスクリーン印刷に より塗工する方法(特開平1-115027号公報、特 - 液を流し込む方法 (特開平2-155142号公報) 等が試みられている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記方 法は、いずれも液状のフォトレジストを使用しているた め、登工前には必ず蛍光体の分散状態を確認する必要が あり、蛍光体の沈殿等の分散不良が生じた場合には再分 散処理をしなければならない。また、該被状フォトレジ ストを長期保存した場合にも暗反応の促進等が原因で保 存安定性に欠けるのが実情である。さらに、液状のフォ 40 トレジストでは、強工厚みも通常はせいぜい20μ程度 で、それ以上蛍光体を多量に蟄布して発色効果を向上さ せることは不可能であり、スクリーン印刷の場合には、 形成精度に劣るという欠点も有するのである。

[0004]

【問題を解決するための手段】本発明者は、かかる問題 点を解決すべく、鋭意研究をした結果、蛍光体を含有せ しめた感光性樹脂組成物をベースフィルムに積層してな るフォトレジストフィルムが、蛍光体の分散不良を起こ さず常時蛍光体の分散安定性に優れたフォトレジスト層 50

を供給することができ、かつ20μ以上の硬化レジスト 層を形成が可能で、又パターン形成精度も従来法より優 れていることを見いだし、本発明を完成するに至った。 以下に、本発明を詳細に述べる。

【0005】本発明の感光性樹脂組成物は、ベースポリ マー(A)、エチレン性不飽和化合物 (B)、光重合開 始剤 (C) からなり、ベースポリマー (A) としては、 アクリル系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン系 樹脂などが用いられる。これらの中では、(メタ)アク カルポン酸や他の共重合可能なモノマーを共重合したア クリル系共重合体が重要である。アセトアセチル基含有 アクリル系共重合体を用いることもできる。

【0006】ここで(メタ) アクリル酸エステルとして は、メチル(メタ)アクリレート、エチル(メタ)アク リレート、プロピル (メタ) アクリレート、プチル (メ タ) アクリレート、ヘキシル (メタ) アクリレート、2 - エチルヘキシル(メタ)アクリレート、シクロヘキシ ル(メタ)アクリレート、ベンジル(メタ)アクリレー ト、ジメチルアミノエチル(メタ)アクリレート、ヒド ロキシエチル (メタ) アクリレート、ヒドロキシプロピ ル(メタ)アクリレート、グリシジル(メタ)アクリレ ートなどが例示される。

【0007】エチレン性不飽和カルポン酸としては、ア クリル酸、メタクリル酸、クロトン酸などのモノカルポ ン酸が好適に用いられ、そのほか、マレイン酸、フマー ル酸、イタコン酸などのジカルボン酸、あるいはそれら の無水物やハーフエステルも用いることができる。これ らの中では、アクリル酸とメタクリル酸が特に好まし 開平1-124928号公報)やセルの内部に該スラリ 30 い。稀アルカリ現像型とするときは、エチレン性不飽和 カルポン酸を15~30重量%程度(酸価で100~2 00mg KOH/g程度) 共重合することが必要である。 他の共重合可能モノマーとしては、アクリルアミド、メ タクリルアミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリ ル、スチレン、α-メチルスチレン、酢酸ビニル、アル キルピニルエーテルなどが例示できる。

> 【0008】エチレン性不飽和化合物 (B) としては、 エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジエチレ ングリコールジ (メタ) アクリレート、テトラエチレン グリコールジ (メタ) アクリレート、プロピレングリコ ールジ (メタ) アクリレート、ポリプロピレングリコー ルジ(メタ)アクリレート、ブチレングリコールジ(メ タ) アクリレート、ネオペンチルグリコールジ (メタ) アクリレート、1、6-ヘキサングリコールジ(メタ) アクリレート、トリメチロールプロパントリ(メタ)ア クリレート、グリセリンジ (メタ) アクリレート、ペン タエリスリトールジ (メタ) アクリレート、ペンタエリ スリトールトリ (メタ) アクリレート、ジベンタエリス リトールペンタ(メタ)アクリレート、2,2-ピス (4-(メタ)アクリロキシジエトキシフェニル)プロ

ープロパノン、2-メチルー[4-(メチルチオ)フェ ニル] - 2 - モルフォリノー1 - プロパノン、トリブロ モフェニルスルホン、トリプロモメチルフェニルスルホ ン、などが例示される。このときの、光重合開始剤 (C) の総配合割合は、ベースポリマー (A) とエチレ ン性不飽和化合物(B)との合計量100重量部に対し 1~20重量部程度とするのが適当である。 【0012】本発明に用いられる蛍光体(D)として

は、特に限定されないが、希土類オキシハライド等を母 体とし、この母体を付活剤で付活したものが好ましく、 10 例えば紫外線励起型蛍光体としては、Y₂O₃: Eu、Y VO₄: Eu、(Y, Gd) BO₃: Eu (以上赤色)、 $Z n_2 G e O_2 : M n$, $B a A l_{12} O_{19} : M n$, $Z n_2 S$ iO₄: Mn、LaPO₄: Tb (以上緑色)、Sr 5 (PO₄) 3CI: Eu, BaMgAl₁₄O₂₃: Eu, BaMgAl₁₆O₂₇: Eu (以上青色) 等が挙げられ、 その他の蛍光体としては、Υ₂O₃S: Eu、γ-Zn₃ $(PO_4)_2: Mn, (ZnCd) S: Ag + In_2O$ 3 (以上赤色)、ZnS:Cu, Al、ZnS:Au, Cu, Al, (ZnCd) S: Cu, Al, Zn₂Si O₄: Mn, As, Y₃Al₅O₁₂: Ce, Gd₂O₂S: Tb、Y3Al5O12: Tb、ZnO: Zn (以上縁 色)、ZnS:Ag+赤色顔料、Y₂SiO₃:Ce/(以 上背色)等を使用することもできる。

【0013】本発明の感光性樹脂組成物に蛍光体 (D) を含有させる方法としては、特に限定されず公知の方 法、例えば上記の感光性樹脂組成物に所定量の蛍光体 (D) を添加して、十分混合撹拌して蛍光体を均一に分 散させる方法等がある。この場合の蛍光体(D)の含有 量は、感光性樹脂組成物中のベースポリマー(A)とエ チレン性不飽和化合物(B)の総量100重量部に対し て1~50重量部が好ましく、より好ましくは10~3 0 重量部である。本発明の感光性樹脂組成物には、その ほか、染料(着色、発色)、密着性付与剤、可塑剤、酸 化防止剂、熟重合禁止剂、溶剂、表面强力改質材、安定 剤、連鎖移動剤、消泡剤、難燃剤、などの添加剤を適宜 添加することができる。本発明の蛍光体(D)を含有し た感光性樹脂組成物を用いたドライフィルムレジスト用 積層体(フォトレジストフィルム)の製造及びそれを用 いた蛍光体のパターン形成方法について説明する。

【0014】 (成層方法)上記の感光性樹脂組成物は、 これをポリエステルフイルム、ポリプロピレンフイル ム、ポリスチレンフィルムなどのペースフィルム面に塾 工した後、その強工面の上からポリエチレンフィルム、 ポリピニルアルコール系フイルムなどの保護フイルムを 被覆してドライフィルムレジスト用積層体とする。この 時の感光性樹脂組成物の膜厚は、蛍光体の含有量やPN Pの構造によっても異なり一概に含えないが、通常はし 0~200μの中から好適に選択される。

【0015】(館光)ドライフイルムレジストによって

50

パン、2,2-ピスー(4-(メタ)アクリロキシポリ エトキシフェニル) プロパン、2-ヒドロキシ-3-(メタ) アクリロイルオキシプロピル (メタ) アクリレ ート、エチレングリコールジグリシジルエーテルジ(メ タ) アクリレート、ジエチレングリコールジグリシジル エーテルジ(メタ)アクリレート、フタル酸ジグリシジ ルエステルジ (メタ) アクリレート、グリセリンポリグ リシジルエーテルポリ(メタ)アクリレートなどの多官 能モノマーがあげられる。これらの多官能モノマーと共 に、単官能モノマーを適当量併用することもできる。 【0009】単官能モノマーの例としては、2-ヒドロ キシエチル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシプロ ピル (メタ) アクリレート、2-ヒドロキシブチル (メ タ) アクリレート、2-フェノキシ-2-ヒドロキシブ ロピル (メタ) アクリレート、2- (メタ) アクリロイ ルオキシー2-ヒドロキシプロピルフタレート、3-ク ロロー2-ヒドロキシプロピル (メタ) アクリレート、 グリセリンモノ (メタ) アクリレート、2-(メタ) ア クリロイルオキシエチルアシッドホスフェート、フタル 酸誘導体のハーフ(メタ)アクリレート、Nーメチロー

【0010】 ペースポリマー (A) 100 重量部に対す るエチレン性不飽和化合物 (B) の割合は、10~20 0 重量部、特に40~100重量部の範囲から選ぶこと が望ましい。エチレン性不飽和化合物(B)の過少は硬 化不良、可撓性の低下、現像速度の遅延を招き、エチレ ン性不飽和化合物(B)の過多は粘着性の増大、コール ドフロー、硬化レジストの剥離速度低下を招く。

ル(メタ)アクリルアミドなどがあげられる。

【0011】更に、光重合開始剤(C)としては、ベン ゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチル 30 エーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾイ ンn-ブチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル、 ベンジルジフェニルジスルフィド、ベンジルジメチルケ タール、ジベンジル、ジアセチル、アントラキノン、ナ フトキノン、3,3'-ジメチル-4-メトキシベンゾ フェノン、ベンゾフェノン、p, p' -ピス (ジメチル アミノ) ベンゾフェノン、p, p' -ピス (ジエチルア ミノ) ベンゾフェノン、p, p' -ジエチルアミノベン ゾフェノン、ピパロインエチルエーテル、1,1-ジク ロロアセトフェノン、p-t-ブチルジクロロアセトフ 40 ェノン、ヘキサアリールイミダゾール二量体、2,2' -ピス (o-クロロフェニル) 4, 5, 4', 5'-テ トラフェニルー1,2'ーピイミダゾール、2-クロロ チオキサントン、2-メチルチオキサントン、2.4-ジェチルチオキサントン、2,2'-ジェトキシアセト フェノン、 2 、 2 ' - ジメトキシ - 2 - フェニルアセト フェノン、2, 2'ージクロロー4ーフェノキシアセト フェノン、フェニルグリオキシレート、α-ヒドロキシ イソブチルフェノン、ジベゾスパロン、1~(4~イソ プロピルフェニル) -2-ヒドロキシ-2-メチル-1

10

6

画像を形成させるにはベースフイルムと感光性樹脂組成 物層との接着力及び保護フィルムと感光性樹脂組成物層 との接着力を比較し、接着力の低い方のフィルムを剥離 してから感光性樹脂組成物層の側を、例えば透過型パネ ルを用いたPNPの場合であれば、前面ガラスの陽極固 定面に貼り付けた後、他方のフィルム上にパターンマス クを密着させて露光する。この時必要に応じて、該ドラ イフィルムレジストを2枚以上積層することも可能であ る。また、感光性樹脂組成物が粘着性を有しないとき は、前記他方のフイルムを剥離してからパターンマスク を感光性樹脂組成物層に直接接触させて露光することも できる。露光は、通常紫外線照射により行い、その際の 光源としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、カーポンア ーク灯、キセノン灯、メタルハライドランプ、ケミカル ランプなどが用いられる。紫外線照射後は、必要に応じ 加熱を行って、硬化の完全を図ることもできる。

【0016】(現像)露光後は、レジスト上のフイルムを剥離除去してから現像を行う。本発明の感光性樹脂組成物は稀アルカリ現像型であるので、露光後の現像は、 炭酸ソーダ、炭酸カリウムなどのアルカリ1~2重量% 20 程度の稀薄水溶液を用いて行う。

(焼成)上記処理後のセル形成基板を500~550℃で焼成を行い、セル内部に蛍光体を固定する。このようにして、ガラス基板上に蛍光体を固定することができるのである。フルカラーのPNPを形成するためには、赤色、青色、緑色のそれぞれの蛍光体を含有するフォトレジストフィルムを用いて上記の(露光)~(焼成)を繰り返し行うことで作製することができる。

【0017】また、子めガラス隔壁によってセルが形成されたPNP用平面基板に、本発明のフォトレジストフィルムを用いて蛍光体を固定すること(反射型パネル)も可能である。例えば、該PNP用平面基板上に本発明のフォトレジストフィルムを積層し、上部よりセルの凹形状に合致する凸形状をもつ金型等で押圧してセル形状*

* に該フォトレジストフィルムを追従させた後に上記の (露光)~(焼成)工程により、セル内部に蛍光体を固 定することができる。この時は、該フォトレジストフィ ルムに柔軟性が要求されるためペースフィルムあるいは 保護フィルムも柔軟性に富んだポリピニルアルコール、 ナイロン、セルロース等のフィルムを用いることが好ま

[0018]

【作用】本発明のフォトレジストフィルムは、蛍光体を含有した感光性樹脂組成物用いているため、蛍光体の分散不良を起こさず常時蛍光体の分散安定性に優れたフォトレジスト層を供給することができ、かつ20 μ以上の硬化レジスト層を形成し、パターン形成精度にも優れており、PNPの蛍光体形成用途に大変有用である。

[0019]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明 する。なお、実施例中「%」とあるのは、断りのない限 り重量基準を意味する。

実施例1

(ドープの調整)下記のベースポリマー(A)46部、下記のエチレン性不飽和化合物(B)54部、下記処方の光重量開始剤(C)8部及び下記の蛍光体(D)26部をを混合して樹脂組成物を調製した。

ペースポリマー (A)

メチルメタクリレート/nープチルメタクリレート/2 ーエチルヘキシルアクリレート/メタクリル酸の共重合 割合が重量基準で55/8/15/22である共重合体 (酸価143.3、ガラス転移点66.3℃、重量平均 分子量8万)

[0020] エチレン性不飽和化合物 (B)
トリメチロールプロパントリアクリレート/ポリエチレングリコール (600) ジメタクリレート/エチレンオキサイド変性フタル酸アクリレート (共栄社油脂工業株式会社製) の重量比20/10/6の混合物

光重合開始剤(C)

ベンゾフェノン

p, p'ージエチルアミノベンゾフェノン

8.0 部 0.15部 1.0 部

計 9.15部

蛍光体 (D)

Y 20 3 S : E u

(発光波長; 6 4 2 n m, 粒径; 2. 2 ± 0. 5 μ m, 比重; 5. 1)

【0021】 (ドライフィルムの作製) 上記のドープを、ギャップ10ミルのアプリケーターを用いて厚さ20μmのポリエステルフイルム上に整工し、室温で1分30秒放置した後、60℃、90℃、110℃のオープンでそれぞれ3分間ずつ乾燥して、レジスト厚50μmのドライフイルムとなした(ただし保護フイルムは設けていない)。

【0022】(露光、現像)ラミネート後、ガラスの四隅と中央の計5カ所に1cm角の露光部分が形成されるようにパターンをガラス表面において、オーク製作所製の露光機HMW-532Dにて3kw超高圧水銀灯で2 500mj毎に露光した。露光後15分間のホールドタイム

8

を取った後、1%Na₂CO₃水溶液、30℃で、最少現 健時間の1、5倍の時間で現像した。

(焼成) 現像後に500℃の焼成炉に10分間入れて樹脂分を焼失させ、蛍光体単体のパターンを形成させた。 評価内容とその評価基準を示す。

【0023】A. 輝度

上記のガラス基材上に形成された蛍光体部分の輝度をスポット輝度計にて測定して、5カ所の輝度のパラツキを 調べた。

B. 感度

上記の (ガラス基材へのラミネート) 工程において、ドライフィルムを 2 層 (レジスト厚み 1 0 0 μ m) 積層した以外は、同様に行い輝度のパラツキを調べた。

C. 保存安定性

上記のドライフィルムを40℃、60%RHの遮光下で 1カ月放置し、その後上記同様の(ガラス基材へのラミ ネート)~(焼成)を行い、同様に輝度のパラツキを調* * べた。

【0024】 実施例2~5

表 l に示すごとく、蛍光体の種類と含有量を変化させて、実施例 l と同様の評価を行った。

比較例 1

実施例 1 において得られたドーブを直接ガラス基材に独工(レジスト厚み 5 0 μm)して、実施例 1 と同様に蛍光体単体のパターンを形成させ輝度のパラツキ(A項目)を調べた。また、レジスト厚みが 1 0 0 μmして同の 様に蛍光体単体のパターンを形成させ輝度のパラツキ(B項目)を調べた。更に、該ドーブを 4 0 ℃, 6 0 % R H の遮光下で 1 カ月放置し、その後同様に蛍光体単体のパターンを形成させ輝度のパラツキ(C項目)を調べた。実施例及び比較例の評価結果を表 2 に示す。

[0025]

【表1】

	蛍 光 体	(D)	レジストの性状
	成 分*	含有量**	
実施例 1	Y 20 3 S : E u 1)	2 6	フィルム状
実施例 2	Y ₂ O ₃ S : E u ²⁾	2 6	フィルム状
実施例3	Z n 2 G e O 2 : M n 3)	2 6	フィルム状
実施例 4	$Z n_2 G e O_2 : M n^3$	1 8	フィルム状
実施例 5	Z n ₂ G e O ₂ : M n ³⁾	1 0	フィルム状
比較例 1	Y 20 3 S : E u	2 6	被状

*各蛍光体成分の詳細は以下のとおり。

1) Y₂O₃S: Eu→発光波長; 642nm, 粒径; 2.2± 0.5μm, 比重; 5.1

2) " → 発光波長; 642 n m, 粒径; 0.8±

0.2μm, 比重;5.1

※3.0±0.5μm, 比重;4.7

**ベースポリマー (A) とエチレン性不飽和化合物 (B) の総量100重量部に対する量。

[0026]

30 【表2】

3) Z n₂G e O₂: M n → 発光波長; 534 n m, 粒径; ※

	A項目	B項目	C項目		
	max. min.	max. min.	max. min.		
実施例 1	6 3 5 8	105 96	104 95		
実施例 2	3 2 2 9	5 2 4 8	5 2 5 0		
実施例3	6 5 5 8	108 96	1 0 9 . 9 8		
実施例 4	2 5 2 0	5 1 4 4	48 45		
実施例 5	15 12	4 0 3 6	4 0 3 0		
比較例1	5 7 4 1	9 5 6 0	9 3 3 0		

註)上記の数値は、それぞれ 5 カ所の測定値の最大値 (max.) と最小値 (min.) を表し、単位は c d / m²である。

[0027]

【発明の効果】本発明のフォトレジストフィルムは、蛍 光体を含有した感光性樹脂組成物用いているため、蛍光 40 体の分散不良を起こさず常時蛍光体の分散安定性に優れたフォトレジスト層を供給することができ、かつ 2 0 μ以上の硬化レジスト層を形成し、パターン形成精度にも優れており、 PN Pの蛍光体形成用途に大変有用である。

【手続補正書】

【提出日】 平成6年5月10日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正内容】

【0014】(成層方法)上記の感光性樹脂組成物は、これをポリエステルフイルム、ポリプロピレンフイルム、ポリスチレンフイルムなどのペースフイルム面に塗工した後、その塗工面の上からポリエチレンフイルム、ポリピニルアルコール系フイルムなどの保護フイルムを被覆してドライフイルムレジスト用積層体とする。この時の感光性樹脂組成物の膜厚は、蛍光体の含有量やPDPの構造によっても異なり一概に言えないが、通常は10~200μの中から好適に選択される。

【手税補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 5

【補正方法】変更

【補正内容】

【0015】 (露光) ドライフイルムレジストによって 画像を形成させるにはペースフィルムと感光性樹脂組成 物層との接着力及び保護フィルムと感光性樹脂組成物層 との接着力を比較し、接着力の低い方のフィルムを剥離 してから感光性樹脂組成物層の側を、例えば透過型パネ ルを用いたPDPの場合であれば、前面ガラスの陽極固 定面に貼り付けた後、他方のフイルム上にパターンマス クを密着させて露光する。この時必要に応じて、該ドラ イフィルムレジストを2枚以上積層することも可能であ る。また、感光性樹脂組成物が粘着性を有しないとき は、前記他方のフイルムを剥離してからパターンマスク を感光性樹脂組成物層に直接接触させて露光することも できる。露光は、通常紫外線照射により行い、その際の 光顔としては、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、カーポンア ーク灯、キセノン灯、メタルハライドランプ、ケミカル ランプなどが用いられる。紫外線照射後は、必要に応じ 加熱を行って、硬化の完全を図ることもできる。

【手続補正3】

(補正対象書類名) 明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正内容】

[0016] (現像) 露光後は、レジスト上のフイルムを剥離除去してから現像を行う。本発明の感光性樹脂組成物は稀アルカリ現像型であるので、露光後の現像は、 炭酸ソーダ、炭酸カリウムなどのアルカリ1~2重量% 程度の稀薄水溶液を用いて行う。

(焼成)上記処理後のセル形成基板を500~550℃ で焼成を行い、セル内部に蛍光体を固定する。このよう にして、ガラス基板上に蛍光体を固定することができるのである。フルカラーの PDPを形成するためには、赤色、背色、緑色のそれぞれの蛍光体を含有するフォトレジストフィルムを用いて上記の(露光)~(焼成)を繰り返し行うことで作製することができる。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 7

【補正方法】 変更

【補正内容】

【0017】また、予めガラス隔壁によってセルが形けるれたPDP用平面基板に、本発明のフォトレジストルの電光体を固定すること(反射型パネル)も可能である。例えば、該PDP用平面部と(反射型パネルの明のフォトレジストフィルムを種間し、上で出来のの形状に合致する凸形状をもつ金型等で世に後出来したというでは、該フォトレジストフィルムを追従されたに発光)~(焼成)工程により、セル内部には光外の固定することができる。この時は、該フォトレジストの関定することができる。この時は、数フィルムあるールムに柔軟性が要求されるたがポリビニルアルコイは、まれて、セルロース等のフィルムを用いることが好ましい。

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 1 8

【補正方法】変更

【補正内容】

[0018]

【作用】本発明のフォトレジストフィルムは、蛍光体を含有した感光性樹脂組成物用いているため、蛍光体の分散不良を起こさず常時蛍光体の分散安定性に優れたフォトレジスト層を供給することができ、かつ20 μ以上の硬化レジスト層を形成し、パターン形成精度にも優れており、PDPの蛍光体形成用途に大変有用である。

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 4

【補正方法】変更

【補正内容】

[0024] 実施例2~5

表 I に示すごとく、蛍光体の種類と含有量を変化させて、実施例 I と同様の評価を行った。

比較例1

実施例 1 において得られたドーブを直接ガラス基材に強工 (レジスト厚み 5 0 μm) して、実施例 1 と同様に強 光体単体のパターンを形成させ輝度のパラツキ (A項目) を調べた。また、レジスト厚みを 1 0 0 μmにして 同様に蛍光体単体のパターンを形成させ輝度のパラツキ (B項目)を調べた。更に、該ドープを40℃、60% RHの遮光下で1カ月放置し、その後同様に蛍光体単体 のパターンを形成させ輝度のパラツキ (C項目)を調べ た。実施例及び比較例の評価結果を表2に示す。

【手続補正7】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】 0 0 2 7

【補正方法】変更

【補正内容】

[0027]

【発明の効果】本発明のフォトレジストフィルムは、蛍 光体を含有した感光性樹脂組成物用いているため、蛍光 体の分散不良を起こさず常時蛍光体の分散安定性に優れ たフォトレジスト層を供給することができ、かつ20 μ 以上の硬化レジスト層を形成し、パターン形成精度にも 優れており、PDPの蛍光体形成用途に大変有用である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 3 F 7/027 H 0 1 J 9/22 5 0 2

Z 7250 - 5 E